

1. Record Nr.	UNISA996207138303316
Titolo	Microlithography world
Pubbl/distr/stampa	Port Washington, N.Y., : Penn Well Publication, published in cooperation with SPIE, [1992]-2008
Descrizione fisica	1 online resource
Disciplina	621.3815/31
Soggetti	Semiconductors - Design and construction Microlithography Masks (Electronics) Microlithografie Periodicals.
Lingua di pubblicazione	Inglese
Formato	Materiale a stampa
Livello bibliografico	Periodico
Note generali	Title from cover. Published: Tulsa, OK, Oct., Nov., Dec. 1993-